

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー

エミッション測定の基礎と最新技術 ～電磁ノイズを効率的に計測する最新アプローチ～

日 時 令和8年 2月16日(月)

13:30~15:30

場 所

石川県工業試験場

5階 石川トライアルセンター 第2研修室、
新分野創造開発支援センター電波無響室

講 師

中村 哲也 氏

株式会社東陽テクニカ

EMCマイクロウェーブ計測部 シニアエキスパート

[概 要]

電子機器から発生する不要な電磁ノイズは、他の電子機器や通信に悪影響を与える可能性があります。この電磁ノイズを評価するのが「エミッション測定」です。

今年度、工業試験場ではエミッション測定装置を更新し、新たにタイムドメインスキャン機能を搭載したEMIレシーバを導入しました。この機能により、過渡的なノイズの捕捉や再解析が可能となりました。また、ピーク・準尖頭・平均値を同時に計測可能となり、効率的な測定を実現します。本セミナーでは、エミッション測定の基本原理や国際規格(CISPRなど)の概要に加え、導入機器を用いたデモンストレーションを行い、タイムドメインスキャンの活用方法を詳しく解説します。

定 員 10名程度

受 講 料 1,000円（当日ご持参ください。）

お申込み 下記のURLからお申込みください。

<https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31191848.html>



締 切 令和8年2月9日(月)

担 当 石川県工業試験場 電子情報部 技師 武部晃季

お問合せ 公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)
E-mail : j-seminar@irii.jp TEL:(076)267-8081

主 催 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協 力 石川県工業試験場